

颇尔公司斥资1.5亿美元在新加坡建厂 旨在满足全球半导体需求

新加坡工厂将成为客户区域中心 高容量制造能力将创造多达300个新工作岗位
约1.5亿美元的投资彰显了颇尔在快速增长的亚太地区推动扩张的承诺

新加坡2024年6月13日 /美通社/ -- 过滤、分离和纯化技术领域的佼佼者颇尔公司 (Pall Corporation) 今天为其位于新加坡的先进制造工厂举行了开业典礼。该工厂旨在服务不断增长的半导体行业的地区和全球客户。颇尔为该工厂投资约1.5亿美元，主要生产光刻和湿蚀刻过滤、纯化和分离解决方案，帮助满足市场对先进节点半导体芯片的旺盛需求。

丹纳赫公司(Danaher Group) 高增长市场高管、颇尔公司总裁Naresh Narasimhan先生表示："在近八十年的历史长河中，颇尔始终站在科技前沿，运用先进的过滤技术解决世界上一些最复杂的挑战。这座新工厂的落成，不仅标志着半导体制造技术的重大进步，更是颇尔发展历程中的重要里程碑。我们将继续发挥我们的经验和专业优势，为全球面临的挑战提供解决方案，无论是满足对先进芯片日益增长的需求，还是助力实现绿色制造的转型。"

占地七英亩的厂房现已全面竣工，拥有超过18000平方米的大批量制造 (HVM) 和办公空间，未来还将整合核心研发能力。这座新工厂将助力高要求行业的客户，满足终端市场对数据处理和存储能力日益增长的需求。

颇尔公司副总裁兼微电子部门总经理Shangaza Dasent先生表示："生成式人工智能 (AI)、高性能计算 (HPC)、下一代通信和自动驾驶汽车等新兴应用离不开在先进节点工厂制造的尖端半导体芯片。新工厂生产的高科技过滤解决方案专门用于支持这些先进节点逻辑和存储芯片的生产。"

作为新加坡长期战略的一部分，新工厂预计将在未来几年为科学、工程和先进制造业创造多达300个工作岗位，尤其注重培训和培养新人才，促进知识转让，为行业的发展做出贡献。我们将一如既往地重视人才培养，与国家更广泛的战略重点保持一致，确保先进制造业在新加坡蓬勃发展。随着新工厂的落成，颇尔将进一步加强能力建设，以支持尖端技术的发展，助力生成式AI等新应用的拓展。

新加坡经济发展局执行副总裁陈光辉 (Tan Kong Hwee) 先生表示："我们热烈欢迎颇尔的新制造工厂加入新加坡充满活力的半导体生态系统。这一举措不仅巩固了新加坡作为全球半导体产业关键节点的地位，更进一步提升了本地区供应链的韧性。新加坡致力于人才培养，强化研发能力，完善生态系统，并与业界携手，共同构建一个强大且多元化的先进制造业集群。"

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉(Alvin Tan)先生作为主宾出席了开幕式，美国驻新加坡大使馆副馆长Casey Mace和新加坡经济发展局执行副总裁陈光辉也出席了本次活动。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/211764.html>